

공진법에 의한 박막 및 기판의 영을 측정

전북대학교 이용호, 신웅돌*
숙명여자대학교 이장로

Young's Modulus Measurement for Substrate and Thin Film with Mechanical Resonance Method

Jeonbuk National University Y.H.Lee, Y.D.Shin
Sookmyong Women's University J.R.Rhee

1. 목적 : 기판위에 박막을 증착한 시료를 제작하여 기판과 박막의 각각의 Young 을을 측정하는 방법의 연구, 외팔보의 flexural mode의 고유진동수의 이론적 계산 및 실험치에 의하여 Young 을을 계산한다.
2. 측정기의 구성 : Fig.1 참조 (S:기판, F:박막, C,L:소형전자석, A:발진기, M :연철편, E:마이크, G:증폭기, D:표시기)
3. Cantilever의 flexural mode의 고유진동수 계산 (Fig.2참조)
 - 운동방정식 : $EI \frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + \rho ab \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$
 - 규준좌표변환 $y = Xq = X (\Lambda \cos \omega t + B \sin \omega t)$
 - 변환된 운동의 식 $\ddot{X} - \beta^4 X = 0$ ($\beta^4 = \omega^2 \rho ab/EI$)
 - 일반해 : $X = C_1 \cosh \beta x + C_2 \sinh \beta x + C_3 \cos \beta x + C_4 \sin \beta x$
 - 균일외팔보꼴에 질량 m 가 부착된 경우 $\mu = m/m_s$
경계조건 [$x=0$ 에서 $\dot{X}=0$, $\ddot{X}=0$, $x=l$ 에서 $\dot{X}=0$, $EI\ddot{X} = -m\omega^2 X$]
진동방정식 $1 + \cosh \beta l - \mu \beta l (\cosh \beta l \sin \beta l - \sinh \beta l \cos \beta l) = 0$
 - $E_s = 12 \left(\frac{\omega_s}{R_s^2} \right)^2 \left(\frac{m_s}{b} \right) \left(\frac{l}{a_s} \right)^3$ (R_s 는 위 방정식의 근)
 - 기판위에 박막이 증착된 경우
 $EI = 1/12(1+3uv)a_s^3 b E_s$, $u=a_f/a_s \ll 1$, $v=E_f/E_s$
 $E_f = \frac{a_s}{3a_f} \left[12 \left(\frac{\omega_c}{R_c^2} \right)^2 \left(\frac{m_c}{b} \right) \left(\frac{l}{a_s} \right)^3 - E_s \right]$

4. 실험결과

0.7μm 두께 Ni film의 박막 부착 전,후의 공진곡선을 측정한 결과는 Fig.3이며 1μm 두께 53 NiFe film의 공진곡선을 측정한 결과는 Fig.4이고 공진주파수로부터 기판과 박막의 영율을 계산하였으며 그 결과는 table 1과 같다.

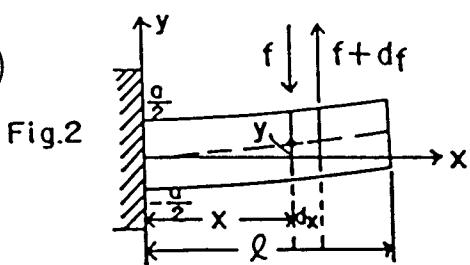
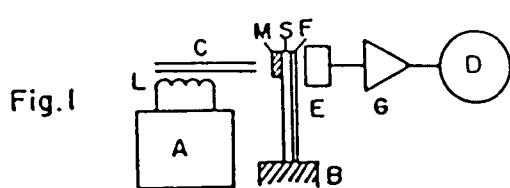


Fig.3

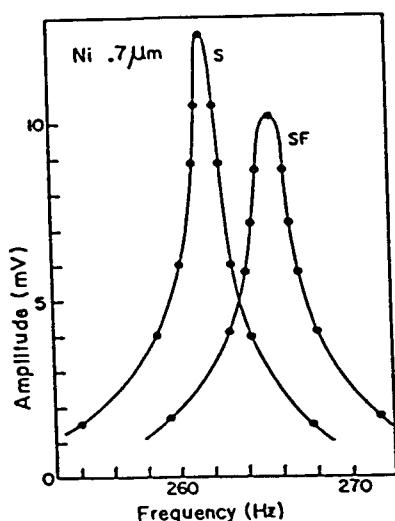


Fig.4

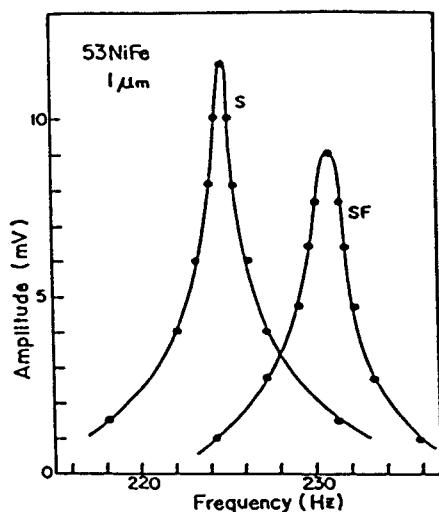


Table I. Young's Moduli and the other properties of the samples.

	m/m_s	m/m_c	R_s	R_c	f_s	f_c	Q_s	Q_c	E_s	E_f
	unit	-	-	-	Hz	Hz	-	-	10^{10} Pa	10^{10} Pa
Ni	.43470	.42770	1.45312	1.45692	261.6	265.5	163.5	115	7.1	19.2
53NiFe	.55521	.54286	1.39467	1.40012	224.9	230.8	173	121	7.0	21.3